##**####** 

Original document

# MANUFACTURE OF CELL BARRIER FOR PLASMA DISPLAY PANEL

Publication number: JP8273538 Publication date: 1996-10-18

Inventor: FUJITA YOSHIKO

Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

Classification:

- international: H01J9/24; H01J9/02; H01J11/02; H01J9/24; H01J9/02; H01J11/02;

(IPC1-7): H01J9/02: H01J9/24

- European:

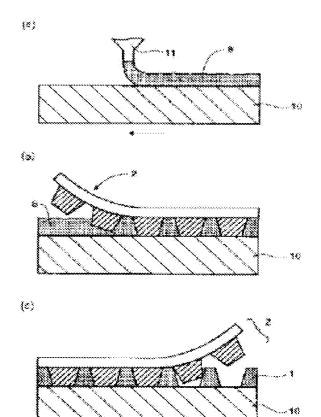
Application number: JP19950095942 19950330 Priority number(s): JP19950095942 19950330

View INPADOC patent family View list of citing documents

Report a data error bere

## Abstract of JP8273538

PURPOSE: To manufacture a cell barrier of a certain shape accurately, easily, quickly and stably. CONSTITUTION: Ionizationradiation setting resin is packed into the depressed portions of a roll intaglio having a plate surface that matches the shape of a cell barrier portion 1, and a film base is contacted with the roll intaglio, during which the ionization radiation setting resin is set by application of ionizing radiation to form an ionizing radiation setting resin layer; thereafter, the ionization radiation setting resin layer is peeled from the roll intaglio, together with the film base, to obtain a type sheet having sheet depressions which constitute unevenness that is the reverse of the cell barrier portion. Glass paste 8 is applied to the surface of a glass substrate 10. After a shape-imparting sheet 2 is pressed into contact with the glass substrate to which the glass paste was applied, the shape-imparting sheet is peeled and the glass paste is molded into a cell barrier shape. The glass paste molded is baked.



Data supplied from the esp(a)cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平8-273538

(43)公開日 平成8年(1996)10月18日

(51) Int.CL*		識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示鹽所
HOIJ	9/02			H011	9/02	${\mathcal B}$
	9/24				9/24	* <b>B</b> *

# 審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 7 頁)

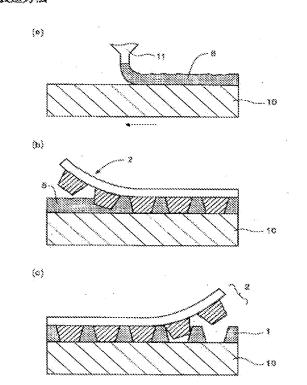
(21)出職番号	特臘平7-95942	(71) 出願人	000002897
(22)出版日	平成7年(1995)3月30日	(72)発明者	大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 藤田 淑子 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社內
		(74)代理人	弁理士 小西 淳美

# (54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネルのセル障壁製造方法

### (57) 【要約】 (修正有)

【目的】 任意形状のセル障壁を精度よく、簡便、迅 運、安定に製造する。

【構成】 セル障壁部1形状に対応した版面を持つロー ル凹版の版凹部に電離放射線硬化性樹脂を充填すると共 に、フィルム差材をロール凹版に接触させ、接触してい る間に電離放射線の照射で電離放射線硬化性樹脂を硬化 させ電離放射線硬化性樹脂層とした後、電離放射線硬化 性樹脂屬をフィルム基材と共にロール凹版から剥離し で、セル障壁部と逆凹凸形状のシート凹部を持つ型シー トを得る。ガラス基板10表面にガラスペースト8を塗 布する。途布されたガラス基板に賦形シート2を圧接 後、賦形シートを剥離してガラスペーストをセル障壁形 状に成形する。成形されたガラスペーストを焼成する焼 成工程。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 前面板と、複数の放電用空間を構成する セル障壁を備えた背面板とを互いに平行に対向するよう に配設してなるプラズマディスプレイパネルのゼル障壁 を製造する方法において、次の(A)~(D) よりなること を特徴とするプラズマディスプレイバネルのセル障壁製 遗方法。

(A) セル障壁部の形状に対応した版四部を育するロール 凹版を使用し、該ロール凹版の少なくとも版凹部に電離 放射線硬化性樹脂を充填すると共に、フィルム基材をロ 一ル四版に接触させ、接触している間に電離放射線を照 射してフィルム基材とロール凹版間に介在する電離放射 線硬化性樹脂を硬化させて電離放射線硬化性樹脂屬とし た後、フィルム薬材に固着した電離放射線硬化性樹脂屬 をフィルム基材と共に版四部から剥離して、モル障壁部 と逆凹凸形状のシート凹部を有する賦形シートを得る賦 形シート製造工程。

- (8) ガラス塞板表面にガラスペーストを塗布する塗布工
- (C) ガラスペーストが塗布されたガラス基板に賦形シー トを圧接した後、賦形シートを剥離して、ガラス差板表 面上のガラスペーストをセル障盤形状に成形する成形工 鑑。
- (D) 成形されたガラスペーストを機成する機成工程。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、セル障鑵により形成さ れた複数の放電用空間を備えてなるブラズマディスプレ イバネル(以下、PDPと記す。)のセル障壁製造方法 に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、PDPのセル障壁製造方法として は、ガラス基板上にガラスペーストをスクリーン印刷法 によりパターンニングした後、機成する方法が利用され ているが、セル障壁に必要な高さを得るために、印刷と 乾燥を例えば十数回繰り返すことによって積層した後に 焼成することが行われている。また、その障壁形状の精 度を向上させるために、ガラス塞板上のセル障壁を設け る部分に新油性高分子屬を設けておく方法(特開平5-166460号公報) 等も提案されている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の従来の 製造方法では、製造装置が特殊ではなく工程が容易であ る反面、工程数が多くなる点、また、スクリーン印刷に よるセル障壁の形状が焼成前に崩れ、しかも印刷の繰り 返し固数が増えるにつれ形状精度が悪化する傾向があ り、精巧さに劣る点などに問題がある。その結果、ディ スプレイパネルの性能として、高精細な画像を得にくい という問題があった。

の欠点を解消し、さらに精度の良いセル障壁を、簡便で 迅速に且つ安定して製造し得る。新たな製造方法を提供 することを目的とする。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明のブラズマディスプレイパネルのセル障壁製 造方法は、前面板と、複数の放電用空間を構成するセル 摩壁を備えた背面板とを互いに平行に対向するように配 設してなるブラズマディスプレイパネルのセル障壁を製 10 歳する方法について、次の(A) - (D) より構成する。

- (A) セル障壁部の形状に対応した版凹部を有するロール 凹版を使用し、該ロール凹版の少なくとも版門部に電離 放射線硬化性樹脂を充填すると共に、フィルム基材をロ 一ル四版に接触させ、接触している間に電離放射線を照 射してフィルム基材とロール凹版間に介在する電離放射 線硬化性樹脂を硬化させて電離放射線硬化性樹脂屬とし た後、フィルム基材に顕着した電離放射線硬化性樹脂層 をフィルム基材と共に版四部から剥離して、セル障壁部 と逆凹凸形状のシート凹部を有する賦形シートを得る賦 20 形シート製造工程。
  - (8) ガラス基板表面にガラスペーストを塗布する塗布工
  - (C) ガラスペーストが塗布されたガラス基板に観形シー **トを圧接した後、賦形シートを剥離して、ガラス基板表** 面上のガラスペーストをセル障壁形状に成形する成形工 程。
  - (D) 成形されたガラスペーストを機成する焼成工程。
- 【0006】以下、本発明のプラズマディスプレイパネ ルのセル障壁製造方法について図面を参照しながら詳述 30 🕏 🕉 a

【0007】 本発明の製造方法は、先ず最初に、PDP セル障壁部の形状とは逆凹凸形状の賦形シートを製造す る。賦形シートはフィルム整材上に、シート四部を形成 した電離放射線硬化性樹脂屬を有し、このシート四部が PDPセル障壁部形状と逆形状をなす鋳型である。

【0008】図3は、この賦形シートの製造装置の一例 を示す概念図である。ロール凹版 4 は多数のセル障壁か らなるセル障壁部に対応した形状の版四部41を有し。 矢印方向に回転している。そこに、フィルム基材21が 40 適宜移送手段により供給され押し圧ロール51でロール 凹版に圧接され、ロール凹版に接触した状態で開期して 搬送されて、剥離ロール52によりロール凹版から剥離 されて搬送される。なお、押し圧ロール及び剥離ロール ともロール凹版とのクリアランス鋼整等が可能となって V3 25 6.

【0009】このようなロール細版4、フィルム基材2 1に対して、電離放射線硬化性衡脂3をロール凹版の少 なくとも版四部41に充填すべく適宜手段により供給す る。同図では、電離放射線硬化性樹脂はロール凹版の下 【0004】そこで、本発明は、上記のような従来技術 50 方から塗工装置6によりロール凹版に直接供給する。そ

して、フィルム基材をロール凹版上の電離放射線硬化性樹脂をフィルム基材とロール凹版上の電離放射線硬化性樹脂をフィルム基材とロール凹版とで挟みながら、電離放射線原制装置でによってフィルム基材側から電離放射線を照射して、フィルム基材とロール凹版との間に介在している電離放射線硬化性樹脂を硬化させる。電離放射線硬化性樹脂は硬化することによって、フィルム基材に固着した状態の電離放射線硬化性樹脂醫22となる。次に、到離ロールによって、フィルム基材をロール凹版から到離すると、電離放射線硬化性樹脂醫はフィルム基材と共に剥離され、電離放射線硬化性樹脂醫がセル障壁部以外の部分(放電空間)の形状を成し、電離放射線硬化性樹脂層によって形成されるシート凹部23がセル障壁部の形状を成す賦形シート2が得られる。

【0010】ここで、目的とするセル障壁形状と、賦形 シートのシート四部、ロール四版の版四部の形状の関係 を説明しておく。図2で(a)はロール四版4とその版 凹部41を、(b)は(a)のロール四版から得られる 蹴形シート2とそのシート四部23を、(c)は(b) の賦形シートから得られるセル障壁1を示す。そしてロ 一ル凹版はセル摩壁部の形状に対応した版凹部を有す。 る。すなわち、ロール凹版4の版四部41とは直観的に は凹んだ部分であり凹部空間とすれば、版凹部がセル障 壁部以外の部分(放電空間)と同一形状であり、逆に営 えば、版四部以外の部分(凸部)がセル障壁部と同一形 状である。一方、賦形シート2ではシート四部23の凹 都空間が、セル障壁部と同一形状となる。なお、平四版 から型シートを枚葉で作ることも可能であるが、説明の 便宜上、図2 (a) ではロール四版の版面は平面化して **表表**。

【0011】上記したフィルム蓋材2としては、可換性及び電離放射線透過性があるフィルムであれば良い。例えば、ボリエチレンテレフタレート、ボリエチレンナフタレート等のボリエステル、ボリエチレン、ボリプロビレン、ボリ塩化ビニル、ボリ塩化ビニリデン、ボリカーボネート。ボリアミド、ボリイミド、ボリスチレン、エチレン一酢酸エチレン共重合体、ボリビニルアルコール、等の樹脂からなるフィルムが挙げられる。中でも、加工適性、強度、コスト等の点を考慮した場合、特にボリエチレンテレフタレートフィルムが良い。

【0012】なお、電離放射線硬化性衝脂の供給充壌は、図3に示す如くロール凹版にロールコート法にて直接供給して行える他、Tダイ等のダイからロール凹版に直接供給したり、あるいは、フィルム基材がロール凹版に当接する前に、該フィルム基材上に予めロールコート法等にて塗布形成して供給してもよい。

【0013】また、本発明で使用する電離放射線硬化性 樹脂としては、電離放射線により架構重合反応を起こし 関体化するボリマー、ブレボリマー、あるいはモノマー が用いられる。具体的には、(メタ)アクリルアミド、 (メタ)アクリロニトリル、(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸エステル等の(メタ)アクリロイル基を有する化合物からなるラジカル重合系(ここで、(メタ)アクリロイルとはアクリロイル又はメククリロイルを意味する。以下同様。)、エポキシ、環状エーテル、環状アセタール、ラクトン、ビニルモノマー、環状シロキサンとアリールジアゾニウム塩、ジアリールヨードニウム塩等との組み合わせからなるカチオン重合系、チオール基を有する化合物、例えば、トリメチロールプロパントリチオグリコレート、トリメチロールプロパントリチオブロピオネート、ペンタエリスリトールテトラチオグリコールとボリエン化合物とからなる、ポリエン/チオール系等が使用できる。

【0014】ラジカル重合系の(メタ)アクリレート化 合物の単官能モノマーとしては、例えば、メチル(メ **タ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、ブチ** ル (メタ) アクリレート、メトキシエチル (メタ) アク リレート、メトキシブチル(メタ)アクサレート、フト キシエチル (メタ) アクリレート、2ーエチルペキシル 「(メタ) アクリレート、N、Nージメチルアミノメチル (メタ) アクリレート、N、Nージメチルアミノエチル **(メタ)アクルレート、N、Nージエチルアミノエチル** (メタ) アグリレート、N, Nージエチルアミノプロビ ル(メダ)アクリレート、額、Nージベンジルアミノエ チル (メダ) アクリレート、ラウリル (メダ) アクリレ ート、インホニル (メタ) アクリレート、エチルカルゼ トルール(メタ)アクリレート、フェノキシエチル(メ ク) アクリレート、フェノキシボリエチレングリコール (メタ)アクリレート、テトラヒドロキシフルフリル **《メタ》アクリレート。メトキシトリプロピレングリコ** ール (メタ) アクリレート、2ー (メタ) アクリロイル オキシエチルー2ーヒドロキシブロビルフタレート、2 (メタ)アクリロイルオキシブロピルハイドロゲンフ タレート等が挙げられる。

【0015】また、ラジカル重合系の多官能モノマーと しては、例えば、エチレングリコールジ(メケ)アクリ レート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレー ト、トリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、 プロゼレングリコールジ(メタ)アクリレート。ジブロ ·ピレングリコールジ (メタ): アクリレート、ネオペンチ ルグリコールジ (メタ) アクリレート、1,6一ヘキシ ルジオールジ(メタ)アタリレート、 1、 9ーノナンジ オールジ (メタ) アクリレート、テトラエチレングリコ ールジ(メタ)アクリレート、トリプロピレングリコー ルジ (メタ) アクリレート、ビスフェノールAージ (メ グ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メ タ) アクリシート、トリスチロールプロバンエチレンオ キサイドトリ (メグ) アクリレート、ペンタエリスリト ールトリ (メダ) アクリレート、ペンタエリスリトール 50 テトラ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトール

30

10

ベンタ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスウトール ヘキサ (メタ) アクリレート、グリセリンポリエチレン オキサイドトリ (メク) アクリレート、トリス (メク) アクリロイルオキシエチルフォスフェート等で挙げられる。

【0016】また、ラジカル塗合系のブレボリマー、としては、例えば、アルキッド(メタ)アクリレート、ウレタン(メタ)アクリレート、エボキシ(メグ)アクリレート。ポリエズテル(メタ)アクリレート。ポリブタジエン(メタ)アクリレート等の(メタ)アクリレート類、不飽和ポリエステル等がある。

【0017】これら(メタ)アクリロイル基を含む化台物の中でも特にアクリロイル基を含む化合物、すなわちアクリレートの方が重合反応速度が速い。そのため、電離放射線硬化性樹脂層を塗工形成する生産速度を重視する場合は、アクリレートの方がメタクリレートより好ましい。

【0018】そして、ラジカル重合系の電離放射線硬化 性樹脂としては、以上の化合物を必要に応じて、1種も しくは2種以上混合して用いる。

【0019】ここで、紫外線による硬化の場合の光重合 開始剤としては、ペンプイン、ペンプインメチルエーテル、アセトフェノン、ペンプフェノン、ミヒラーケトン、ジフェニルサルファイド、ジベンジルジサルファイド、ジエチルオキサイド、トリフェニルビイミダゾール、インプロビル一段、Nージメチルアミノベンブエート等の1種もしくは2種以上を該電離放射線硬化性樹脂100重量部に対して、0、1~10重量部の範囲で混合して用いることができる。

【0020】ここで、該電離放射線硬化性樹脂を含む組 30 成物中に、該電離放射線硬化性樹脂を溶解しその粘度等を調整し塗工適性を持たせるための溶剤として、酢酸エチル、酢酸ブチル、セロフルブアセテート等のエステル類、アセトン、メチルエチルケトン、エチルイソブチルケトン等のケトン類、メチルアルコール、エチルアルコール、イソブロビルアルコール等のアルコール類等の1種又は2種以上を任意に混合して使用することもできる。

【0021】電離放射線としては、可視光線、紫外線、 X線、電子線等の電磁波又は粒子線が用いられる。実用 上主に使用されるのは、紫外線又は電子線である。紫外 線源としては、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、低圧水銀 灯、カーボンアーク。ブラックライト、メタルハライド ランブ等の光源が使用される。

【0022】電子線源としては、コッククロフトワルトン型、バンデグラフ型、共振変圧器型、絶縁コア変圧器型、あるいは、直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器を用い、100~1000keV、好ましくは、100~300keVのエネルギーをもつ電子を照射するものを使用できる。照射線量は、通常

0.5~30Mradである。

【0023】なお、電離放射線の照射方法として、まず、紫外線を照射して電離放射線硬化性樹脂屬を少なくとも表面が指触乾燥する程度以上に硬化させ、しかる後、電子線で完全硬化させることも可能である。

【0024】以上のようにして得られた賦形シートを賦 形型として、ガラス基板上に適宜手段により途布され た、Pb〇等からなるガラスフリット、耐熱顔料等を有 機ビヒクルに分散してなるガラスペーストに対して、押 し当ててガラスペーストを所望のセル障壁形状に成形す ることとなる。

【0025】ガラスペーストをガラス基板に塗布する塗布工程における塗布手段としては、、Tダイのような押し出し法。あるいはブレードによるギャップを利用する方法(図11参照)等が適宜使用できる。図3(a)では、ガラスペーストをTダイによって塗工する。

【0026】次いで、ガラスペーストの成形工程とし て、ガラスペーストのビヒクルの溶剤が乾かないうち に、図3(も)の如く、賦形シート2を途布されたガラ 20 ズベーストに押し当てて、騒影シートのシート凹部の中 にガラスペーストを充填すると共に、必要に応じ、賦形 シートの電離放射線硬化性樹脂層の凸面をガラス基板に 接触するまで当接する。次に、図3 (c) に示すよう に、シート四部内に充填されたガラスペーストが乾かな いうちに、賦形シートを翻離すると、ガラス基板側にガ ラスペーストが成形された状態で残留する。図4は、厳 形シート2と、賦形シート2で成形されたガラス基板1 0上のセル障壁1を示す。なお、シート凹部の内面は電 離放射線硬化性樹脂屬等の材料を適宜調整してガラス基 板装面よりガラスペーストに対するぬれを少なくしてい るので、剥離時にガラスペーストはガラス基板側に残る こととなる。

【0027】かくして。一個の操作でガラス基板上に所 望の高さで所望のセル障壁形状となり得るガラスペース トが成形され、これを所定の焼成条件で焼成すれば、目 的とする形状のセル障壁が得られる。そして、セル障壁 が形成された背面板と前面板とを封着して図5に示すよ うなセル障壁構造のPDPが得られる。

【0028】本発明は、ガラス基板への一回のパターンニング処理で、所認の高さで所認の形状のセル障壁を形成できる点が特徴の一つであり、図4に示すしたような断面が台形形状は、前面板と接合される部分のセル障壁前面の面積を小さくできるので、画案面積を広くとれりDPの開口率向上による輝度の向上が得られる利点がある。

【0029】セル障壁の形状としては、図4では、セルを形成する対向するセル障壁间士が分離している台形形状であるが、この他各種のセル障壁1の形状と、それを形成するための賦形シート2の形状とを、図6~図8に50 例示する。図6は対向するセル障壁間士が分離した三角

形形状であり、図7は分離した直方体形状であり、図8 は分離した前面板側に凸となる曲線形状、例えば半楕円 形状である。なお、これらセル障壁の断面は、例えば四 方が囲まれたセルの一辺を形成するセル障壁の縦断面形 状を示すもので、セルの平面形状は関わない。

## [0.03.0]

【作用】本発明の製造方法によれば、ロール凹版に充填 された電離放射線硬化性樹脂により、ガラスペーストの 賦形型となる賦形シートが高精度で得られる。そして、 ガラスペーストに押し当てることで、ガラスペーストは シート四部の中に押し込まれ充壌され、その後、賦形シ ートを剥離すれば、ガラスペーストのシート凹部とガラ ス基板とのぬれの整により、ガラスペーストは成形され てガラス基板側に残留する。ガラス基板上で成形された ガラスペーストの形状は、シート四部の形状に対応して 形成されるので、シート四部の形状を目的とするセル障 **電部の形状とすることで、ガラス基板に対する一回の処** 理で目的とする形状を持ったガラスペーストがガラス基 板上に形成される。そして、焼成することで、目的とす\*20

#### 電雕放射線硬化性樹脂組成物

ベンタエリスリトールトリアクリレート ウレタンアクリレートオリゴマー

# 【0035】照射条件

カーテンビーム型電子線照射装置にて10Mradの電 子線を照射

【0036】次に、低融点ガラスフリット、耐熱顔料等 を有機パインダー中に分散させたガラスペーストを、ガ ラス基板上に100 a mの膜厚にプレードコート法によ り塗布した後、ガラス基板上の塗布されたガラスペース 30 版画の断面形状;縦断面は分離した台形 トの上から上記で得た賦形シートを圧接し、その後、賦 形シートをガラス整板から剥離し、成形されたガラスペ ーストをガラス基板上に形成した。次いで、セル障壁形 状で転写されたガラスペーストが確されたガラス差板 を、ピーク温度585℃、加熱時間15分の条件で焼成率

# 電離放射線硬化性樹脂組成物

ベンタエリスリトールトリアクリレート ウレタンアクリレートオリゴマー

**2~ビドロキシー2~メチルー1~フェニルプロバンー1~オン** 

(メルク社製、グロキュア 1 1 7 3)

[0040] 照射条件

オゾン有りの高圧水銀灯、160W/cm×2灯

# 100411

【発明の効果】以上評述した如く本発明のセル障壁製造 方法によれば、精度が良く、任意の形状のセル障壁を、 一回のパターンニング処理により、簡便、迅速に且つ安 定して製造できる。しかも、セル障壁の形状が直方体以 外の例えば台形形状等も可能となり、PDPの前面板側 のセル障壁面の面積を小さくでき、PDPの高精細化も 容易となる。

\*るセル障壁が得られる。

[0031]

【実施例】次に、異体的な実施例により本発明を更に詳 迹する。

8

【0032】 (実施例1)

#### 験形シートの製造

フィルム基材として、摩さ25gmのポリエチレンテレ プタレートフィルム (東レ (株) 製、Tー60) の片面 に、図3に示す賦形シート製造装置と、下記のように版 この賦形シートを、ガラス基板上にほぼ均一に塗布した 10 凹部が正四角錐形状の凹部空間を有するロール凹版及び 電離放射線硬化性樹脂組成物を使用して、且つ下記条件 にてセル障壁と逆凹凸形状のセル障壁部の維型がフィル ム差材の片面に設けられた賦形シートを得た。

#### 【0033】ロール凹版

版面の断面形状:縦断面は分離した台形

〔図9参照〕 水平断面はストライプ状

セルビッチP : 200 mm

セル溝幅W (上底180μm, 下底150μm)

セル深さり。 :150 am

[0034]

90重量部

10黨量部

※し、FDPガラス基板にセル障壁を形成した。

【0037】《実施例2》実施例1において、賦形シー トの製造に関する、ロール四版。電離放射線硬化性樹脂 組成物、照射条件を下記とした以外は、実施例1と同様 にして、セル障壁をガラス基板上に形成した。

【0038】ロール凹版

〔図10参照〕 水平断面は正方形

セルビッチP :500 µm

セル溝幅W :上底450 gm, 下底100 gm

セル深さD 1150 gm

[0039]

90重量部

10重量部

0.7氯量部

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) は塗布工程を、(b) は成形工程前半、 (c) は後半を示す概念図。

【図2】ロール凹版。賦形シート、得られるセル障壁形 状の一例と関係を示す断面図。

【図3】賦形シート製造工程で使用する製造装置の一例 を示す概念図。

【図4】 賦形シートと、対応するセル障盤の形状 (断菌 が分離した台形)の一例を示す断面図。

50 【図5】セル障壁を持つ背面板と前面板とを封着してバ

ネルとした断面の概念図。

【図6】セル障壁の形状(断面が分離した三角形)と対応する賦形シートの他の一例を示す断面図。

【図7】セル障壁の形状(断面が分離した長方形)と対応する賦形シートの他の一例を示す断面図。

【図8】セル障壁の形状(断面が分離した凸曲線)と対応する賦形シートの他の一例を示す断面図。

【図9】ロール凹版の版凹部形状の一例を示す断面図及 び斜視図。

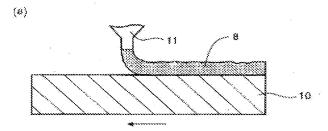
【図10】ロール凹版の版凹部形状の他の一例を示す断 10 面図及び斜視図。

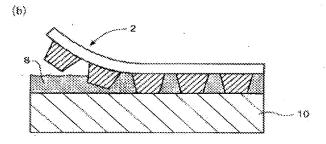
【图11】塗布工程の他の方法を示す概念図。

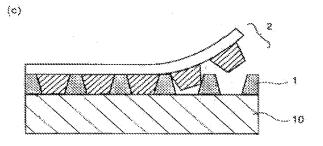
# 【符号の説明】

1 セル障壁

[[]]



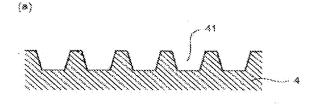


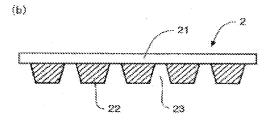


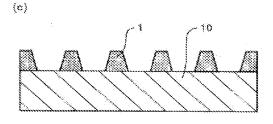
- 2 駄形シート
- 21 フィルム基材
- 2.2 電離放射線硬化性樹脂層
- 23 シート四部
- 3 電離放射線硬化性樹脂
- 4 ロール凹版
- 41 版四部
- 51 押し圧ロール
- 52 剥離ロール
- 6 塗工装置
- 7 電離放射線照射装置
- 8 ガラスペースト
- 9 ブレード
- 10 ガラス整板

[22]

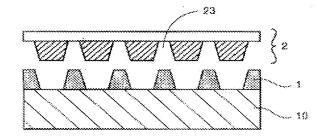
10

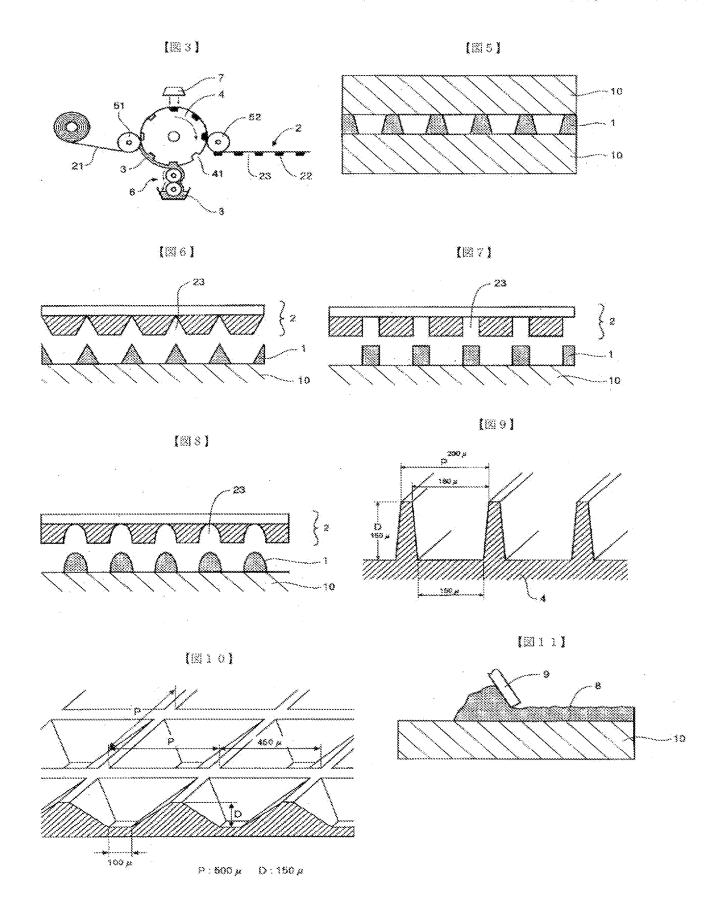






[[X]4]





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成14年7月12日(2002.7,12)

【公開番号】特開平8-273538

【公開日】平成8年10月18日(1996、10、18)

【年通号数】公開特許公報8-2736

【出願番号】特願平7-95942

【国際特許分類第7版】

H01J 9/02

9/24

[FI]

H01J 9/02 I

9/24 8

#### [手統補正書]

【提出日】平成14年3月26日(2002,3、26)

#### [手続補正1]

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正內容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 前面板と、複数の放電用空間を構成する セル障壁を備えた背面板とを互いに平行に対向するよう に配数してなるプラズマディスプレイバネルのセル障壁 を製造する方法において、次の(A) ~(D) よりなること を特徴とするプラズマディスプレイバネルのセル障壁製 造方法。

- (A) セル障壁部と連凹凸形状に対応した樹脂層が差材に 固着した賦形シートを得る賦形シート製造工程。
- (B) ガラス基板表面にガラスペーストを塗布する塗布工 程。
- (C) ガラスペーストが途布されたガラス基板に賦形シートを圧接した後、賦形シートを剥離して、ガラス基板表 面上のガラスペーストをセル障整形状に成形する成形工 程。
- (D) 成形されたガラスペーストを焼成する焼成工程。

#### 【手統補正2】

【補正対象審類名】明細審

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正內容】

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明のブラズマディスプレイパネルのセル障壁製 造方法は、前囲板と、複数の放電用空間を構成するセル 障壁を備えた背面板とを互いに平行に対向するように配 設してなるプラズマディスプレイパネルのセル障壁を製 造する方法について、次の(A)~(D) より構成する。

- (A) セル障壁<u>部と</u>連凹凸形状<u>に対応した樹脂層が基材に</u> 固着した賦形シートを得る賦形シート製造工程。
- (B) ガラス基板表面にガラスベーストを塗布する塗布工程。
- (C) ガラスペーストが塗布されたガラス基板に賦形シートを圧接した後、鱖形シートを剥離して、ガラス基板表 顕上のガラスペーストをセル障壁形状に成形する成形工程。
- (D) 成形されたガラスペーストを焼成する廃成工程。

# 【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】 变更

【補正內容】

[0030]

【作用】本発明の製造方法によれば、先ず、ガラスペー ストの鯸形型となるセル障壁部と逆凹凸形状に対応した <u>獣形シートを製造する。その場合、ロール凹版に</u>充填さ れた電離放射線硬化性樹脂により。ガラスペーストの賦 形型となる賦形シートが高精度で得られる。そして、こ の歓形シートを、ガラス基板上にほぼ均一に塗布したガ ラスペーストに押し当てることで、ガラスペーストはシ ート四部の中に押し込まれ充填され、その後。賦形シー トを剥離すれば、ガラスペーストのシート四部とガラス 基板とのぬれの差により、ガラスペーストは成形されて ガラス基板側に残留する。ガラス基板上で成形されたガ ラスペーストの形状は、シート四部の形状に対応して形 成されるので、シート四部の形状を目的とするセル障壁 部の形状とすることで。ガラス基板に対する一調の処理 で目的とする形状を持ったガラスペーストがガラス基板 上に形成される。そして、焼成することで、目的とする セル障壁が得られる。